

EFDS-Workshop: Photonische Komponenten für MEMS und Sensoren

Veranstaltung - EFDS-Workshop: Photonische Komponenten für MEMS und Sensoren ↵

Titel	EFDS-Workshop: Photonische Komponenten für MEMS und Sensoren
Wann	Mi, 17. Oktober 2018 - Do, 18. Oktober 2018

Beschreibung

EFDS-Workshop: Photonische Komponenten für MEMS und Sensoren

Am **18. Oktober 2018** findet der Workshop "**Photonische Komponenten für MEMS und Sensoren**" in Regensburg statt. Am Vortag haben Workshop-Teilnehmer die Chance zu einer **Präsentation und Firmenbesichtigung** bei der Infineon Technologies AG Regensburg. **Inhalte des Workshops:**

- Integrationsmöglichkeiten für Lichtquellen in Si-basierte Plattformen
- Halbleitende Nanoteilchen in Dünnschichtsystemen
- Nanostrukturierte optische Schichten
- Photonische Kristalle für die Sensorik
- MEMS-Komponenten für die miniaturisierte Infrarotanalytik

Datum: 18. Oktober 2018 Ort: [SORAT Insel-Hotel Regensburg](#), Müllerstraße 7, 93059 Regensburg **Rahmenprogramm:**
Datum: 17. Oktober 2018 Ort: Infineon Technologies AG, Wernerwerkstraße 2, 93049 Regensburg 15:00 – 17:00 Uhr
Präsentation und Besichtigung Infineon Technologies AG Regensburg 19:00 Uhr Get-Together im Restaurant "[Brauhaus am Schloss](#)" Waffnergasse 6-8, 93047 Regensburg Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link:

<http://www.efds.org/de/veranstaltungen/event/63-workshop-photonische-komponenten-fuer-mems-und-sensoren>

Lokalität - Regensburg

Standort	Regensburg
Ortsname	Regensburg
Land	DE